GAS STORAGE DEVICE

Patent number:

JP56027889

Publication date:

1981-03-18

Inventor:

FUKAMI KATSUTOSHI

Applicant:

HISAKA WORKS LTD

Classification:

- international:

F28D17/00; F28F23/00

- european:

Application number:

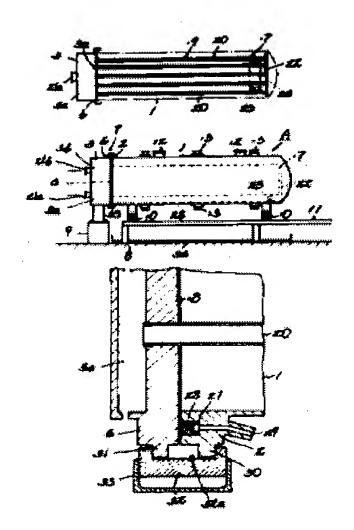
JP19790104844 19790816

Priority number(s):

Abstract of **JP56027889**

PURPOSE:To store a gas over a long period of time and use the stored gas as required by a method wherein a solid is used as a medium for storing a gas, and a gas is physically or chemically bonded to the medium and occluded in situ.

CONSTITUTION: A heat transmitting portion 17 is covered with a shell 1, a grooved flange 2 of the shell 1 is jointed to a flange 6 of a channel head 3 by use of engaging claws 30, 31, vice 32, channel ring 33 and packing 28, and the gas-tightness is improved by air. The interior of the shell 1 is filled with an alloy, outlet and inlet pipes 21a and 21b for a fluid are connected to the shell 1, and the interior of the shell 1 is maintained at a occlusion pressure, whereby the assembling step is completed and the assembly is in the occluding condition. Then, the supply of air is stopped, the engagement between the vice 32 and the engaging claws 30, 31 is released and the shell 1 is moved backward on rails 11. whereby the heat transmitting portion 17 is exposed and the alloy falls under gravity. Accordingly, the replacement of the filler and the inspection of the interior can be conducted easily.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

報(B2) 許公 ⑫特

昭61 - 16880

(s)Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

昭和61年(1986)5月2日 200公告

F 17 C 11/00

A-8407-3E

発明の数 2 (全8頁)

気体の貯蔵装置 匈発明の名称

> 関 昭54-104844 ②特

> > 洋

69公 開 昭56-27889

願 昭54(1979)8月16日

@昭56(1981)3月18日

克 俊 深見 砂発 明 者 株式会社日阪製作所 願 人 砂出

省吾 弁理士 江原 ②代 理 人

藤 杏 官 審

大阪市東区平野町4丁目4番地 株式会社日阪製作所内 大阪市東区平野町4丁目4番地

砂田

砂特許請求の範囲

熱交換用伝熱部を一体に有し、冷却或は加熱 する為の熱交換流体を伝熱部へ流すチャンネルへ ッドと、気体の充填排出管及び気体吸蔵用合金々 展充塡口を一体形成し、前記伝熱部を囲封するシ 5 エルとより成り、チヤンネルヘツドとシエルとを 接手により分解組立可能になすと共に両者を相対 移動可能になし、シェルと伝熱部及びチヤンネル ヘッドとで構成される空間に合金々属を充塡させ るようになしたことを特徴とする気体の貯蔵装 10 7

1

- チャンネルヘツドの連結端周縁にフランジを 形成し、且つシエルの連結端周縁に两付フランジ を形成し、前記荷付フランジの講部にU型パツキ を作用させ、前記両フランジの周面に等間隔に形 成した係止爪を周方向に回転可能な万力にて係止 連結させるようになしたことを特徴とする特許請 求の範囲第1項に記載の気体の貯蔵装置。
- はシェルの移動に伴ない充塡した合金々属を排出 させる排出板を設けたことを特徴とする特許請求 の範囲第1項に記載の気体の貯蔵装置。
- 熱交換用伝熱部の後端下部にチャネルヘッド 受ける車輪を設け、シエルの内壁下部に分解時シ エルから引出され前記車輪を支持する引出式レー ルを掲動自在に設けたことを特徴とする特許請求 の範囲第1項に記載の気体の貯蔵装置。

5 気体の充塡排出管内に流通する気体中に含ま れる粉塵を濾過する焼結金属板を装着したことを

貯蔵装置。 6 気体の充塡排出管内に装着された濾過用焼結 金属板とシェル内に充塡された合金々属との間に 多孔部を形成し、合金々属の重量が焼結金属板に 作用しない様になしたことを特徴とする特許請求 の範囲第1項に記載の気体の貯蔵装置。

熱交換用伝熱部を一体に有し、冷却或は加熱 する為の熱交換用流体を伝熱部へ流すチャンネル ヘッドと、気体を充塡した合金々属へ分配供給す る気体流通管及び気体の充塡排出管を一体に有す るガスヘツグーと、気体吸蔵用合金々属充填口を ングを嵌入させ、且つパツキングの凹部にエアー 15 一体形成し、前記伝熱部及び気体流通管を囲封す るシエルとより成り、チャンネルヘツド、ガスへ ッダー、及びシェルを接手により夫々分解組立可 能になすと共に各々を相対移動可能になし、伝熱 部の流体流通管と気体流通管とが交互に組合さ 熱交換用伝熱部の後端にチャンネルヘッド或 20 れ、それらとシェルとの間に構成される空間内に 合金々属を充塡させるようになしたことを特徴と する気体の貯蔵装置。

8 チャンネルヘッドの連結端周線にフランジを 形成し、且つシエルの連結端周縁に芿付フランジ 及びシェルの相対移動を助け、且つ後端の荷重を 25 を形成し前記機付フランジの隣部にU型パツキン グを嵌入させ、且つパツキングの凹部にエアーを 作用させ前記両フランジの周面に等間隔に形成し た係止爪を周方向に回転可能な万力にて係止連結 させる様になしたことを特徴とする特許請求の範

2

特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の気体の

囲第7項に記載の気体の貯蔵装置。

9 ガスヘッダーの連結端周縁にフランジを形成 し、且つシェルの連結端周縁に溝付フランジを形 成し、前記溝付フランジの溝部にU型パツキング を嵌入させ、且つパツキングの凹部にエアーを作 5 用させ、前記両フランジの周面に等間隔に形成し た係止爪を周方向に回転可能な万力にて係止連結 させる様になしたことを特徴とする特許請求の範 囲第7項に記載の気体の貯蔵装置。

10 伝熱部の後端及び気体流通管の先端にチャ 10 用して水素を得ることができる。 ンネルヘツド、ガスヘツダー及びシエルの移動に 伴ない充塡した合金々属を排出させる排出板を設 けたことを特徴とする特許請求の範囲第7項に記 載の気体の貯蔵装置。

シェルの相対移動を助け、且つ後端の荷重を受け る車輪を設け、シエルの内壁下部に分解時シエル から引出され、前記車輪を支持する引出式レール を摺動自在に設けたことを特徴とする特許請求の 範囲第7項に記載の気体の貯蔵装置。

12 気体流通管の先端上部にガスヘッダー及び シェルの相対移動を助け、且つ先端の荷重を支え る懸架車輪を設け、シエルの内壁上部に分解時シ エルから引出され、前記懸架車輪を吊下支持する 特許請求の範囲第7項に記載の気体の貯蔵装置。

13 気体流通管の全面を通過孔を多数穿設した 金属板や金網等で覆い、充塡した合金々属が直接 気体流通管に作用しない様保護したことを特徴と

発明の詳細な説明

この発明は気体の吸蔵・排出可能な合金々属を 内部に充塡し、これに加熱、冷却、加圧、凝圧等 に結合させて吸蔵並びに排出を行なう気体の貯蔵 装置に関するもので、気体の吸蔵能力が高く、合 金々属の充填、排出が容易で、しかも装備された 加熱冷却用伝熱部や気体の濾過部の保守点検が容 易な装置を提供せんとするものである。

ある特定の気体を貯蔵容器内に貯蔵させ、これ を任意に取出して各種用途に使用することは周知 のことであるがとりわけ気体の中でも水素は近年 エネルギー転換の視点から高発熱及び無公害のエ

ネルギーとして注目されつつあり、高い効率で発 電される燃料電池の発電源等への利用度が高い。 また水素は電気と違い貯蔵が可能で、長期に亘つ て溜めることができ、必要に応じて使用できるこ とが特徴である。この様な水素は簡単に製法でき るもので、例えば海水や塩水を電気分解して得る ことができ、夜間の余剰電力を利用して電気分解 させて水素を多量に得ることができる。又将来に

於いて海洋温度差発電によつて得られる電力を利

ところで、上記の様に多量に得られる水素を出 来るだけ効率よく貯蔵させる必要がある。この様 な気体を貯蔵するには種々の方法があるがその多 くはコンプレツサーにより気体を高圧で圧縮さ 11 伝熱部の後端下部にチャンネルヘッド及び 15 せ、液化させて貯蔵する方法や冷却させて液化さ せて貯蔵する方法が用いられてきた。しかし乍ら 前者の場合、貯蔵容器は耐圧構造でなければなら ず、且つ気密性を強固に保つ必要があり、更にコ ンプレツサー等を設けねばならず容器が大型で貯 20 蔵量が少いといつた欠点がある、また後者の場 合、液化した気体を冷却状態に保持せねばなら ず、冷凍機能を持たせる必要があり、更に液体を 液化させる装置が必要で大型であつても貯蔵量が 少いといつた欠点がある。また両者共に水素の使 吊下レールを招動自在に設けたことを特徴とする 25 用時は貯蔵容器から直接取出して使用することが できず一旦気化させねばならず、作業が面倒で、 且装置全体も複雑になつていた。

そこで固体を媒体としてこれに物理的又は化学 的に気体を結合させて吸蔵させる方法が用いられ する特許請求の範囲第7項に記載の気体の貯蔵装 30 る様になつた。例えば水素ではアグネシウム、鉄 チタン、及びランタンニツケル等の特殊合金々属 を容器内に充塡させ、これに水素を吸蔵させ、必 要に応じて放出させる様になした固体吸蔵が提案 された。この方法では10g/cd以下の低圧で気体 の操作を行ない気体を充填物に物理的又は化学的 35 を吸蔵させることができ、コンプレツサーを必要 とせず、安全に多量の水素を吸蔵でき、同時に気 体の状態で放出でき作業性がよい。しかし乍ら特 殊合金々属を使用して水素ガスを効率よく吸蔵 (貯蔵) させるには、特殊合金々属を間接的に加 40 熱したり或は冷却したり、また加圧や減圧したり する必要があり、これら各作用をなす装置を最適 位置に配置せねばならない。また容器は特殊合 金々属が使用に伴つて能力が劣化し、取替えが必 要な際、その取替えが非常に簡単に行なえねばな

らない。また伝熱部の目視点検が容易でなければ ならない。

この発明は上記問題点に鑑み、これを改良除去 したもので容器を適数個に分割し、これのチャン ネルヘッドに伝熱部を取付け伝熱部をシェルに対 5 して相対移動可能に設けたもので、以下この発明 の構成を図面に示す実施例に従つて説明する。

第1図は貯蔵装置Aを示す図面で同図に於いて 1は一方端を閉止し、他端を開口させ、その周線 は内部に中間部を隔壁4にて仕切られ、上下に空 洞5a,5bを形成し、一方端の周縁にフランジ 6を形成したチャンネルヘッドで、両者を膺付フ ランジ2及びフランジ6を介して接手7により接 ッド 3 は床面 8 上に支持台 9 を介して取付固定さ れ、シェル1は後端下面に取付けられた支持車輪 10.10を介して床面8上のレール部11上に **載置され、移動可能になされてある。12はシェ** 金々属充塡口で、これより気体を吸蔵させる合 金々属を充塡する。13はシエル1の周面適数個 所に設けられた気体の充填排出管で、これは第2 図に示す様にシェルーの壁面に多数の気体通過口 出管13を固定してあり、更に充塡排出管13内 に支持壁15を突設し、これに充塡される気体内 の微細な粉塵等を濾過する為の焼結合金板 1 6 を 固着させてある。これにより充塡される気体は清 浄な気体となって通過口14からシェル1内に供 30 るが、連結時の両者間の気密性を高くする為に第 給される。またこの充塡排出管13は他に第3図 に示す様に下部管13aと上部管13bとに分離 し、下部質13aをシエル1に固着し下部質13 aと上部管13bとの間に焼結金属板16及びガ させてもよい。これであれば焼結金属板16を取 替えることができる。17はシェル1内に配さ れ、充填された合金々属を加熱或は冷却させるブ レート式伝熱部で、第4図に示す様にプレート状 中空体の内部に長手方向に沿つて隔壁 18を設け 40 ランジ6の周面に円周等配置に夫々対向させて係 てコ字状の流路19を形成した偏平断面の流体流 通管20を長手方向に沿つて複数個を所定の間隔 を持たせて並設し、これの開口を夫々チヤンネル ヘッド3のフランジ6と連なる壁部3aに貫通固

定し、隔壁4,18を挟んでチャンネルヘッド3 の一方の空洞5 a と流体流通管20の流路19の 一端とを連通させ、更に他方の空洞 5 b と流路 1 9の他端とを連通させてあり、流体が常に一定の 方向へ流れる様になしてある。21a,21bは チャンネルヘッド3の外側面に設けた流体出入口 管で、夫々空洞5a,5bに独立して連通され、 一方の流体出入口管21aへ流体を供給し、他方 の流体出入口管21bから排出させてプレート式 に溝付フランジ2を形成した円筒状のシエル、3 10 伝熱部17へ流体を流通させて合金々属へ熱を伝 達する。22はプレート式伝熱部17の後端部に 取付けた排出板で、能力の劣化した合金々属を排 出する際にシエル1を後方に移動させて充塡部を 外部へ露出させる際にシエルーの内壁に付着して 合させて貯蔵容器を形成する。このチャンネルへ 15 一緒に移動しようとする合金々属をシエル 1 の内 壁から剝離させて下方に落下させるものである。 23はシェル1の移動時及び開放後にプレート式 伝熱部17の後端を支持する為の車輪で、プレー ト式伝熱部17の下部後端に連結板24を介して ル1の周面一部の前後部に設けた開閉自在の合 20 取付けられ、シエル1の内壁下部に長手方向に沿 って摺動可能で直交方向にガタつきのない様に装 着された引出式レール 2 5 上に載置されておりシ エル1の移動時、車輪23は引出式レール25上 を転動し、シエル1がプレート式伝熱部17から 14を形成し、この通過口14を囲む様に充塡排25離れ、引出式レール25の先端の係止部25aが 連結板24に係止すると、以後引出式レール25 がシェル1から引出されて車輪23を支持し、ブ レート式伝熱部17の後端を支持する。シエル1 とチャンネルヘツド3とは接手7により連結され 5 図に示す様にシェル 1 の隣付フランジ 2 に全周 に亘つて形成した溝 2 7内に断面 U型のパツキン グ28を開口側が講底に向く様に嵌入させ、更に 溝付フランジ2の一部にエア供給孔29を形成 スケット 2 6 a, 2 6 bを介在させて両者を連結 35 し、これよりエアーをパッキング 2 8 の凹部に作 用させてパツキング28を拡開させると共にチャ ンネルヘツド3のフランジ6側へ押圧させて気密 性を保つ。接手7は第6図にも示す様にシェル1 及びチャンネルヘッド3の溝付フランジ2及びフ 止爪30,31を形成し、両係止爪30,31を 内部に包含して係合する凹部32aを有する万力 32を係止爪30,31と同数周方向に沿つて等 間隔に配し、この万力32をチャンネルリング3

3にて連結し、連結時は係止爪30,31を対向 させてチャンネルリング33を回転させ、これと 一体の万力32を移動させて、万力32を係止爪 30,31に被せ、これらを係止させて連結す る。この後パツキング28にエアーを供給する。5 管20の流路19内を流通させ、充填物と熱交換 連結を解除する場合は、パツキング28へのエア ーの供給を停止し、チヤンネルリング 3 3 を回転 させて万力32と爪30,31との係止を外せば 両者の連結を解除でき、シェルーとチャンネルへ ッド 3 とを分離できる。 3 4 はシエル 1 を支持す 10 から外部へ排出され、エネルギーとして使用され るレール部11間で且つプレート式伝熱部17の 下部に設置した合金々属の受容器である。

上記構成に於いて、その作用を説明すると、プ レート式伝熱部17にシエル1を被覆させ、シエ 3のフランジ6に当接させ、係止爪30,31を 対向させ、チャンネルリング33を回転させ、万 力32を係止爪30,31に係止させ、エアー供 給孔29にエアーを供給してパツキング28の気 密性を向上させる。そして各気体充塡排出管13 20 アーの供給を停止し、チャンネルリング33を回 を配管接続し、この後合金々属充填口12からシ エル1内に合金々属を供給し、プレート式伝熱部 17の各流体流通管20の間の間隙に合金々属を 充塡させ、充塡口12を閉じ、流体出入口管21 所定の吸蔵圧力になし、一方の流体出入口管21 aから冷却流体を供給し、他方の流体出入口管 2 1 b より排出させ、流体流通管 2 0 の流路 1 9 に 冷却流体を流動させ、充塡物を所定の温度に設定 する。そして気体充塡排出管13へ水素を供給す 30 保止部25aが連結板24に係止すると以後引出 る。すると水素は気体充塡排出管13の上部に充 塡し、徐々に焼結金属板16を通り、ここで濾過 され、清浄な水素がシエル1内に導入され、プレ - ト式伝熱部17間に広がり、ここに充塡された 合金々属と反応して金属水素化物となり水素は合 35 た合金々属は自重で落下し、下部の受容器 3 4 へ 金々属中に吸蔵される。そしてこの反応中合金々 **属は発熱するが、プレート式伝熱部17を流れる** 冷却流体により熱交換されて冷却され反応が鈍る ようなことはない。この様にして充填された合 金々属全域に亘つて水素が吸蔵されると、各気体 40 充塡排出管13への水素の供給を停止し、流体出 入口管21aへの冷却流体の供給を停止し、所定 の圧力を保持した状態で水素を貯蔵する。そして 貯蔵した水素を排出させて使用する場合は先ずシ

. 8

エル1内の圧力を下げ、気体充塡排出管13を供 給部へ接続し、一方の流体出入口管 2 1 a へ蒸気 温水温風或は燃焼ガス等の高温流体を供給し、他 方の流体出入口管21bから排出させ、流体流通 させてこれらを加熱し、所定の放熱温度以上に設 定する。すると充塡された金属水素化物は伝递さ れる熱を吸収し乍ら分解し、吸蔵していた水素を 放出する。放出された水素は気体充塡排出管13 る。この水素の放出量はシエル1内の圧力或はプ レート式伝熱部17の温度を調整すれば容易に調 整できる。上記の様にして水素を合金々属に吸蔵 させ必要時に所定量取出して使用するのであるが ル1の端部の構付フランジ2をチャンネルヘッド 15 何度か吸蔵及び排出を繰り返すと、合金々属は吸 蔵能力が劣化するので、能力が低下すると、これ を取替える必要があるが、先ず充塡した合金々属 を排出するには、第7図に示す様にシェル1とチ ヤンネルヘッド 3 との間のパツキング 2 9 へのエ 転して万力32と係止爪30,31との係止を解 き、気体充塡排出管13と各配管との接続を外 す。そしてシェルトを後方(図中右方)へ移動す る。すると、シエル1は支持車輪10,10がレ a, 21bを配管接続する。そしてシェル1内を 25 ール部11上を転動して移動し、同時にプレート 式伝熱部17の後方に設けた軸236引出式レー ル25上を転動して移動を助け、プレート式伝熱 部17が徐々に外部へ露出され、シエル1がプレ ート式伝熱部17から離れ、引出式レール25の 式レール25がシェル1から引出され、車輪23 を介してプレート式伝熱部17の後端が支持され る。こうしてプレート式伝熱部17が完全に外部 に露出されると、各流体流通管20間に充塡され 排出される。シェル1の内壁に付着している合 金々属は移動時にプレート式伝熱部17の後端の 排出板22により掻き落され、受容器34に排出 される。また各流体流通管20間に架橋し、合 金々属が残留した場合、上方或は下方から処理し て受容器34へ排出させる。そして劣化した合 金々属が完全に排出されると、再びシェル1を崩 方(図中左方)へ移動させ、シェル1をプレート 式伝熱部17に被せ、引出式レール25を収納

し、シェル1とチャンネルヘツド3とを当接さ せ、チャンネルリング33を回転させて万力32 を係止爪30,31に係止させ、気体充塡排出管 13に配管を接続し、パツキング28にエアーを 供給する。この状態で合金々属充填口12を開放 5 し新しい合金々属を充塡させ、充塡口12を閉じ る。そして再び上記動作を繰り返して水素を吸蔵 させる。

上記構造の貯蔵装置Aでは、プレート式伝熱部 17の各流体流通管20の間に形成した偏平断面 10 42と空洞40とを連通させ、更にガスヘツダー の充塡部に合金々属を充塡させたから、合金々属 とプレート式伝熱部17との接触面積が大きく合 金々属への伝熱性能が高く、各部に於いて吸蔵時 は反応熱が十分に除去され、放出時には必要な熱 量を与えることができ、気体の吸蔵能力が非常に 15 交互に等間隔に重なり合う如く対向させる。プレ 高くなる、またシエル1とチャンネルヘツド3と の当接面はパツキング28及びこれの背面に作用 させたエアーにて十分に気密性が保たれる。更に 合金々属の取替時、チャンネルリング33を廻し - て万力32と係止爪30,31との係止を解けば20つて前記車輪23を支持する引出式レール44を シエル 1 とチャンネルヘツド 3 との分解、組立が 容易で、しかもシェル1はシール部11上に支持 車輪10,10を介して載置してあるので、シェ ル1の移動が容易であり、分解時、チャンネルへ 式伝熱部17が車輪23及び引出式レール25に て支持されており、合金々属の取替えが容易であ る。

尚、上記実施例ではシエル1を移動可能にな に示す様にシエル1を底面8上に固定し、チャン ネルヘツド3をレール部11に載置して移動可能 になしてもよい。第1図と同一符号は同一部材を 示す。

面で、同図に於いて、35は両端を閉口させた円 **筒状のシェルでこれの一方の開口側に前記実施例** と同様チャンネルヘッド3を接手7にて連結し、 他方の開口側にシエル35を閉じるガスヘツダー 36を接手7により連結し、これらにより吸蔵容 40を供給し、流体流通路20と気体流通管42との 器を構成している。そしてチャンネルヘツド3は 床面8上に支持台9を介して固定され、シェル3 5は支持車輪37を介してレール部11上に支持 され、ガスヘツダー36も支持車輪38を介して

10

レール部11上に支持されている。39はシエル 35に設けた合金々属充塡口である。チャンネル ヘッド3にはプレート式伝熱部17を一体に取付 け、これの流体流通管20を複数枚等間隔に並設 し、且つ先端面に流体出入口管21a,21bを 設けてある。ガスヘツダー36は第10図及び第 11図に示す様に内部に空洞40を形成し、これ の内壁 4 1 に焼結金属より成る偏平断面の気体流 通管 4 2 を複数枚等間隔に並設し、各気体流通管 36の外壁に設けた気体充塡排出管43とも連通 させてある。そしてチャンネルヘツド 3 及びガス ヘッダー36をシエル35に組付けた際、両者に 設けられた流体流通管20と気体流通管42とを ート式伝熱部17の後端下部には第12図に示す 様に分解、組立が容易で、且つ分解時にモーメン ト荷重を支持する為の車輪23が連結板24を介 して設けられ、シェル35の下部に長手方向に沿 **摺動自在に設けてある。またガスヘツダー36に** 設けられた各気体流通管 42の分解、組立が容易 となり、且つ分解時のモーメント荷重を受ける為 の懸架車輪 4 5 を各気体流通管 4 2 を連結支持す ツド 3 にモーメント荷重が作用するが、プレート 25 る支持板 4 6 を介して取付け、シエル 3 5 の上部 に長手方向に沿つて引出式吊下レール47を招動 自在に取付け、この吊下レール47に懸架車輪4 5を懸架させてある。48はプレート式伝熱部1 7の後端面に設けた合金々属排出板、49は各気 し、チャンネルヘッド 3 を固定したが他に第8図 30 体流通管の先端に取付けた排出板で、分解時にシ エル35の内壁及び気体流通管42に付着してい る合金々属を掻き落して外部へ排出させるもので ある。尚、シエル35とチャンネルヘツド3及び ガスヘツダー36とを夫々連結する接手7は共に 第9図は第2の発明に係る貯蔵装置Bを示す図 35 第1の発明に係る接手と同一構造であるので説明 は省略する。

上記構成の貯蔵装置Bではシエル35とチャン ネルヘッド3及びガスヘッダー36を接手7,7 にて連結した後、合金々属充填口39へ合金々属 間の間隙に充塡させ、この後上記と同様シエル3 6内を所定の圧力になし、一方流体出入口管21 aへ冷却流体を供給し、他方の流体出入口管 2 1 bから排出させ、流体流通管20内を流動させ、

気体充塡排出管43へ水素を供給する。すると水 素はガスヘッダー36の空洞40から各気体流通 管42へ供給され、これによりシェル35内に流 出し、充填された合金々属と反応し、吸蔵され 場合は、シェル35内の圧力を下げ、流体流通管 20内に高温流体を流通させると、水素と合金々 属との金属水素化物が反応し、吸蔵されていた水 素が放出され、これが気体流通管 4 2 及びガスへ ツダー36を経て気体充塡排出管43から外部へ10い。 排出される。これを使用個所へ供給すればよい。 このようにして水素の吸蔵及び排出を繰り返した 後、充塡した合金々属の吸蔵能力が低下すると、 気体充填排出管43に接続された配管を外し、シ 36とを連結している接手7,7を解除し、シェ ル35及びガスヘツダー36を後方へ移動させ、 チャンネルヘッド 3 に取付けたプレート式伝熱部 17を外部へ露出させ、下部の引出式レール14 を引出して車輪23を介して同伝熱部17の後端20を使用してもよい。 を支持し、続いてガスヘツダー36を後方へ移動 させてシェル35から気体流出管42を露出さ せ、吊下レール47を引出し、懸架車輪45を介 して気体流通管 42を吊下支持する。こうしてプ 金々属が自重で落下し、受容器34内に排出され る。また各流体流通管20及び気体流通管42、 更にシェル35の内壁に付着して滞留しようとす る合金々属はシェル35及びガスヘッダー36の 出される。こうして充塡した合金々属を排出させ た後、シエル35及びガスヘッダー36を前方へ 移動させ、シエル35内にプレート式伝熱部17 及び気体流通管 4 2 を収容し、三者を接手 7, 7 姫させればよい。

上記構造の吸蔵装置Bでは、気体流通管42を 流体流通管20と対応させて配したから、気体流 通管42の気体の濾過面積が大きく、しかも充填 した合金々属との接触面積も大きく、濾過する水 40 給する気体流通管及び気体の充填排出管を一体に 素中に含まれる異物による目詰りも少く、また充 塡層の略全面に同時に水素が供給されるので、反 応が早く、吸蔵速度が非常に早くなる。

尚、上記実施例ではチャンネルヘッド 3 を固定

し、シエル35及びガスヘツダー36を移動可能 になしたが、他にシエル35を固定し、チャンネ ルヘッド3及びガスヘッグー36を移動可能にな してもよい。またシェル35内に充塡させた合 る。そして吸蔵された水素を排出させて使用する 5 金々属の自重及び水素吸蔵時の膨脹により気体流 通管42が圧縮されて破損する恐れがある場合に は、第13図及び第14図に示す様に気体流通管 4 2 の周囲を通気孔を多数穿設した金属板或は微 細な目の金網50等で取囲んで保護させてもよ

また第1の発明及び第2の発明に係る貯蔵装置 A, Bに使用されるプレート式伝熱部17の流体 流通管20はプレート状の中空体を用いたが、他 に第15図及び第16図に示す様にU字型に折曲 エル35とチャンネルヘッド3及びガスヘッダー 15 げた寸法に異なるチューブ材51a,51b…を 多数同一平面上に連結させ、これを多数等間隔に 並設し、各チユーブ材51a,51b…の一方の 開口端をチャンネルヘッド3の一方の空洞5aに 連通させ他方の開口を空洞 5 b に連通させたもの

> 上記説明は水素の吸蔵排出についてのみ説明し たが、他の気体を吸蔵させる場合に使用できるこ とは当然である。

以上説明した様にこの発明は熱交換用伝熱部を レート式伝熱部17が露出すると充塡された合 25 一体に有し、冷却或は加熱する為の熱交換流体を 伝熱部へ流すチャンネルヘッドと、気体の充塡排 出管及び気体吸蔵用合金々属充填口を一体形成 し、前記伝熱部を囲封するシェルとより成り、チ ヤンネルヘッドとシェルとを接手によに分解組立 移動時に排出板48,49により搔き落され、排 30 可能になすと共に両者を相対移動可能になし、シ エルと伝熱部及びチャンネルヘッドとで構成され る空間に合金々属を充塡させるようになしたか ら、吸蔵能力が非常に高く、分解、組立てが非常 に簡単で、能力の劣化した合金々属の取替えを迅 にて連結し、充塡口39から新しい合金々属を充35速に行なえ、更に伝熱部等の保守点検が容易であ る等のすぐれた効果を有するものである。またこ の発明は熱交換用伝熱部を一体に有し、冷却或は 加熱する為の熱交換用流体を伝熱部へ流すチャン ネルヘツドと、気体を充塡した合金々属へ分配供 有するガスヘツダーと、気体吸蔵用合金々属充塡 口を一体形成し、前記伝熱部及び気体流通管を囲 封するシエルとより成り、チャンネルヘツド、ガ スヘッダー、及びシエルを接手により夫々分解組

立可能になすと共に各々を相対移動可能になし、 伝熱部の流体流通管と気体流通管とが交互に組合 され、それらとシェルとの間に構成される空間内 に合金々属を充塡させるようになしたから充塡し が大きくなり吸蔵能率が大幅に向上する。

図面の簡単な説明

第1図は第1の発明に係る気体の貯蔵装置の一 実施例を示す側面図、第2図は第1の発明に係る 気体の充塡排出管の構造を示す要部拡大断面図、10を示す平面図、第16図はその側面図である。 第3図はその充塡排出管の他の実施例を示す要部 拡大断面図、第4図は第1図に示す貯蔵装置の横 断平面図、第5図はシエルとチャンネルヘッドと の連結部を示す要部拡大断面図、第6図は連結部 の係止爪と万力との関係を示す正面図、第7図は 15 部、42 ……気体流通管。 第1の発明に係る貯蔵装置の分解状態を示す側面

図、第8図は第1の発明に係る貯蔵装置の他の実 施例を示す側面図、第9図は第2の発明に係る貯 蔵装置を示す側面図、第10図は第9図に示す貯 蔵装置の横断平面図、第11図は第9図A-A線 た合金々属と伝熱部及び気体流通管との接触面積 5 断面図、第12図は第2の発明に係るシェルと伝 熱部及び気体流通路との支持構造を示す図面、第 13図は第2の発明に係る気体流通管の他の実施 例を示す平面図、第14図はその側面図、第15 図は第1、第2の発明に係る伝熱部の他の実施例

> 1, 35……シエル、3……チャンネルヘツ ド、7……接手、8……床面、10……支持車 輪、12,39……合金々属充填口、13,43 ……気体充塡排出管、17……プレート式伝熱

